

液体微小流量校正のための小型デバイスの開発

加賀見 俊介

産総研 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 液体流量標準研究グループ 研究員

2025年11月7日 NMIJ流量計測クラブ

目次

- 1. 液体微小流量の概要とニーズ
- 2. 研究背景
- 3. 小型デバイス開発
- 4. まとめ

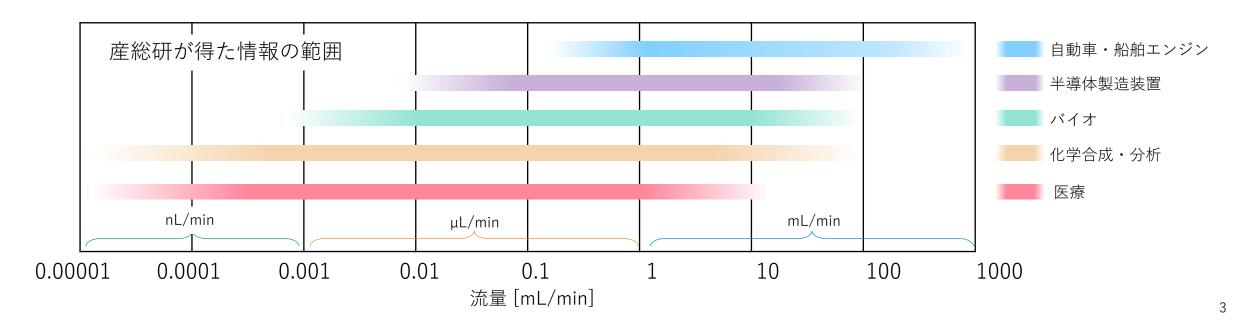
液体微小流量の概要とニーズ



• 微小な流量を用いるマイクロフルイディクスデバイスは、自動車・船舶エンジン、半導体製造装置、 バイオ、化学、医学などの分野を中心に利用が拡大している

「微小流量デバイスのメリット]

- デバイスの小型化
- サンプル使用量の削減
- サンプル体積の減少による熱容量の低下 ⇒ 加熱の高速化
- 攪拌の高速化
- 表面張力による流体の駆動 (機械部品不要)



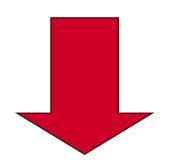
目次

- 1. 液体微小流量の概要とニーズ
- 2. 研究背景
- 3. 小型デバイス開発
- 4. まとめ

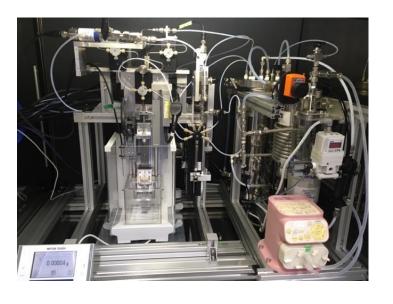
研究背景 – 微小流量標準の開発と課題



微小流量標準



エンドユーザー



産総研で開発した 通液式静的秤量法による 微小流量校正装置

(Doihara et al., *Flow Meas. Instrum.*, 2021)

- 国外でも、2010年代以降に欧州の標準研究所を中心としたプロジェクト が複数発足されたこともあり、校正装置の開発が広く行われている
- 標準装置で使われる校正手法: 静的秤量法、動的秤量法、Front-tracking、PIVなど

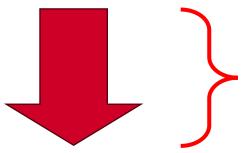
(加賀見、液体微小流量の計測手法と標準に関する調査研究、産総研計量標準報告、2025)

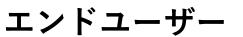
課題:校正装置は大型・高コストであり汎用性には欠ける ⇒エンドユーザーに標準値を供給するためのデバイスが必要

研究背景 – 小型デバイス開発の重要性



微小流量標準





本研究の目的:

エンドユーザと標準を繋ぐ『オンサイト校正チップ』 の開発



開発イメージ図

「開発のポイント」

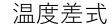
- ・ 校正デバイスとして十分な高い精度
 - 流量を絞って高精度化
 - 流量ごとに専用のものにする(分銅のような使い方を想定)
- 安価かつ簡便に使用可能
 - MEMS微細加工技術による同時大量生産によりコストダウン
- 多様な液種に対応できる(※)
 - 生体液、有機溶剤、化学試薬などを想定
 - 実験や数値流体解析により物性の影響を評価

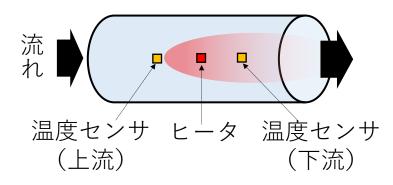
※ 本研究課題で日本学術振興会 科学研究費助成事業(科研費) 基盤研究(C)に採択(25K07787、2025年度~2027年度)

研究背景 – 熱式計測法に着目



熱式計測法 ⇒ MEMS加工技術と好相性(流路・センサの微細化、デバイスの小型化)





・上下のセンサーの温度差から流量を求める

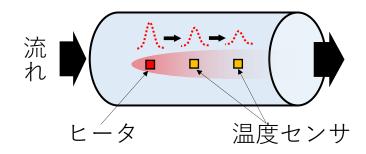
長所

・極小流量を計測可(10 nL/min~)

短所

- ・物性への依存性が大きい
- ・流量レンジが小さい(1:10程度)

Time-of-flight式 (TOF式)



・ヒータからセンサーに熱が伝わる までの伝播時間差から流量を求める

長所

・物性への依存性が小さい

短所

- ・10 μL/min 以下の計測は難しい
- ・流量レンジが小さい(1:10程度)
- 物性への依存性の極小化にむけ、主にTOF式に着目した研究を実施
- TOF式の流量レンジは小さいが、目標流量点を絞るならば大きな問題にはならない?

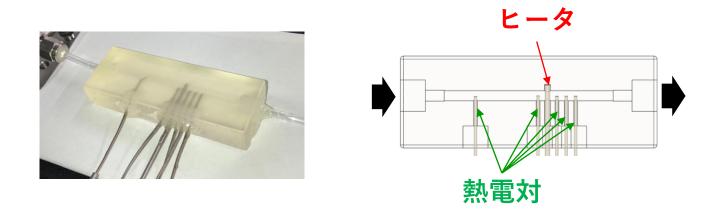
目次

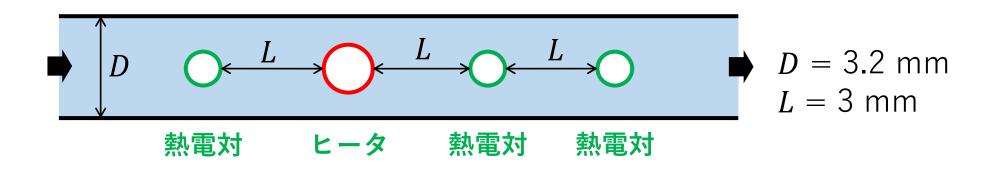
- 1. 液体微小流量の概要とニーズ
- 2. 研究背景
- 3. 小型デバイス開発
- 4. まとめ

熱式流量計の試作



- MEMS加工の前段階として、試作流量計を作成して特性の解析を実施
- 筐体は3Dプリンタで印刷し作成
- ステンレスシース型のヒータ・熱電対を取り付け、接着剤を固化させて封止する

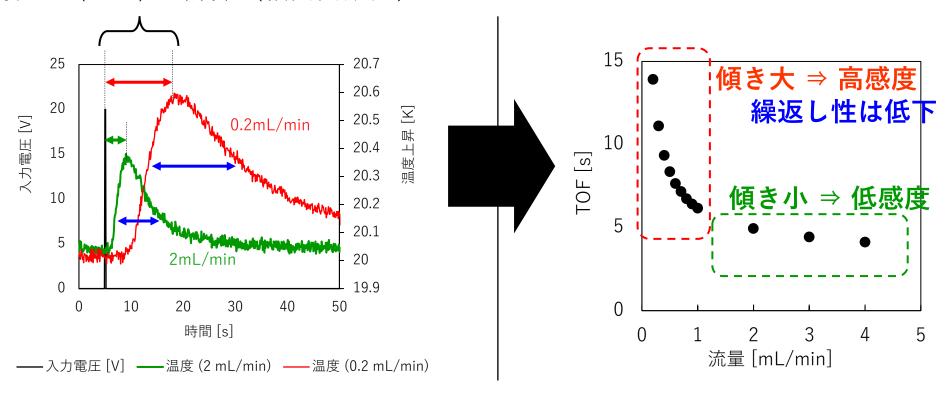




TOF式計測法の実験結果(温度信号と特性曲線)



時間差(TOF)を計算(相関関数法)



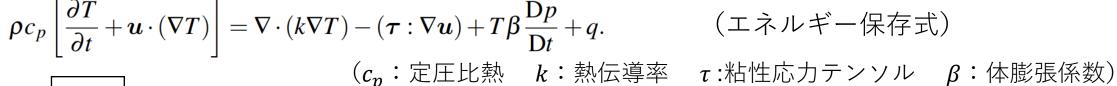
- 流量が下がるにつれて感度は上がるが、信号の広がりやピーク値の減少によりSN比が低下するため 繰り返し性は低下する(感度と繰返し性がトレードオフ関係)
 - ⇒目標流量で不確かさが最小になるような流路径、熱電対・ヒータ配置の最適化が必要

Kagami, Doihara, Furuichi, Basic concept of testing chip for micro flow rate, *Measurement: Sensors* (Proceedings of the XXIV IMEKO World Congress), 38, 101584, 2025.

簡易モデルを用いた温度伝播のシミュレーション



- 温度伝播の可視化や熱物性の影響の検討のために、簡易モデルを用いたシミュレーションを実施
- 使用した簡易モデルの導出過程:



[仮定]

- ・非圧縮流れ
 - ・軸対称の円筒座標系(x,r方向を考慮)
- ・速度場は既知(ハーゲン・ポアズイユ流れ)とする⇒ 未知変数は温度のみ
- ・物性値は定数とする・体積膨張は無視

$$\rho c_{p} \frac{\partial T}{\partial t} + 2\rho c_{p} \bar{u} \left(1 - \frac{r^{2}}{r_{0}^{2}}\right) \frac{\partial T}{\partial x} = k \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r}\right) + k \frac{\partial^{2} T}{\partial x^{2}} + \frac{32\mu \bar{u}^{2}}{r_{0}^{4}} r^{2} + q.$$
対流 熱伝導
(流量・流速)

シミュレーションの問題設定、解法など



$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} + 2\rho c_p \bar{u} \left(1 - \frac{r^2}{r_0^2} \right) \frac{\partial T}{\partial x} = k \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) + k \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{32\mu \bar{u}^2}{r_0^4} r^2 + q.$$

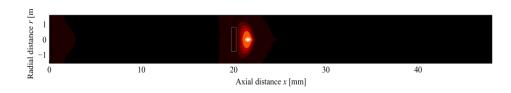
- ・流体領域のみ考慮し、固体領域(ヒータ・熱電対)は省略。
- ヒータによる加熱は、内部発熱 q として流体に直接与える。

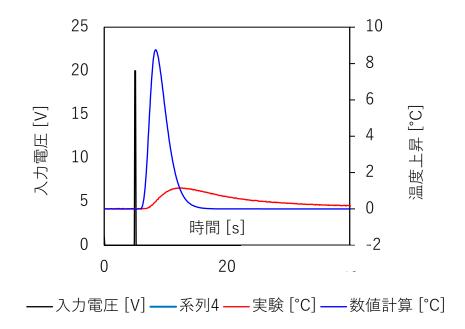


- ・ 時間積分 : 陽的解法(4次のRunge-Kutta法)
- 対流項 : TVD法 (minmodリミッター)

実験とシミュレーションの比較



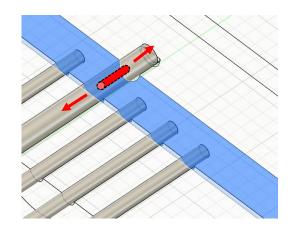




[結果] 数値計算の方がピーク温度の上昇値が約10倍 大きく、ピーク位置もずれている

[原因](1)固体(ヒータ・熱電対)の熱容量

- (2) 固体から流体への熱移動
- (3) 流路外への熱の逃げ



ヒータ・熱電対等の素子形状の導入が必要 (固体・流体連成解析)



• 簡易モデルを用いたシミュレーションにおいて、熱伝導率 k・粘性係数 μ を水の場合から仮想的に増減させ、影響を調べる

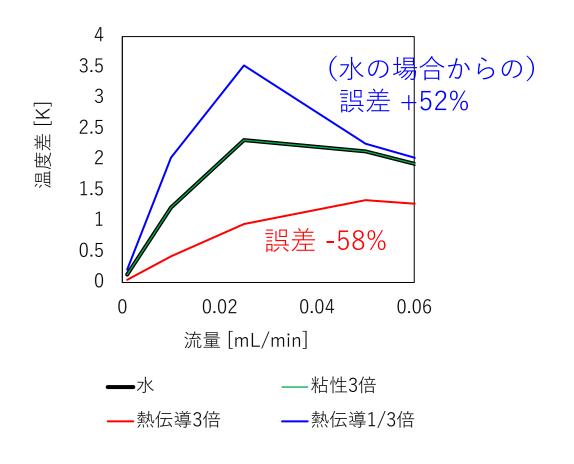
$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} + 2\rho c_p \bar{u} \left(1 - \frac{r^2}{r_0^2} \right) \frac{\partial T}{\partial x} = \mathbf{k} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \mathbf{k} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{32 \mu \bar{u}^2}{r_0^4} r^2 + q.$$

参考:20°C付近での各液体の物性値

	熱伝導率 [W/(m·K)]	粘性係数 [m Pa·s]
水	約0.60	約1.0
エタノール	約0.17	約1.1
アセトン	約0.17	約0.3
イソプロピルアルコール	約0.13	約2.0

物性の影響の予備的検討 – 温度差式

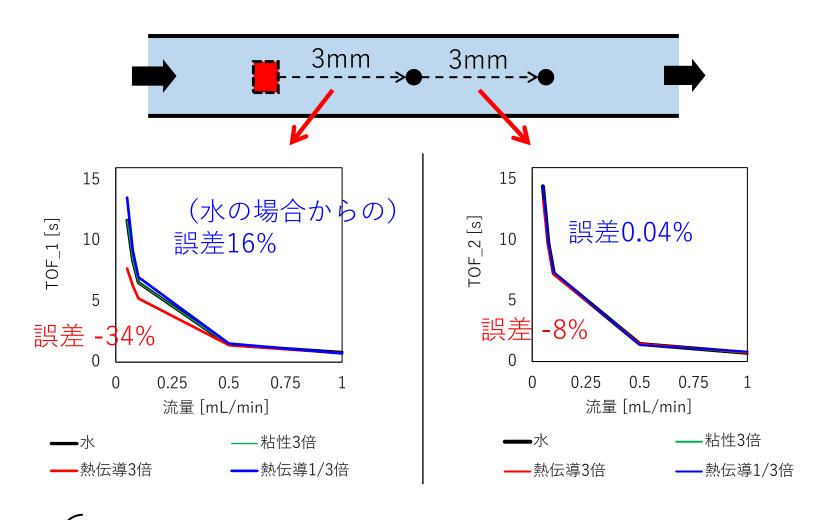




- 粘性の影響はほぼ見られない
- 熱伝導率の変化により大きな誤差が生じる

物性の影響の予備的検討 – TOF式



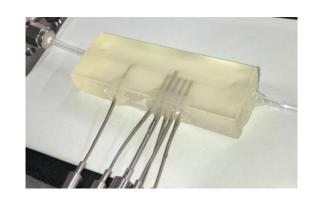


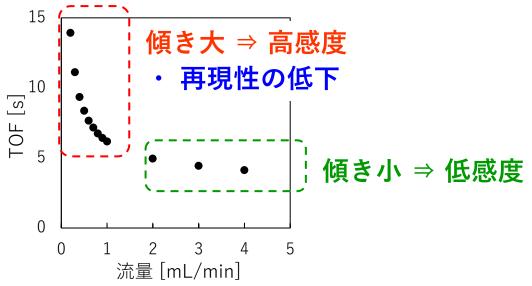
熱伝導

- ・熱源遠方の2点(右)を使うことで、誤差を抑えられる
- 3倍の場合の方が 1/3倍 より影響が大きい



- 標準とエンドユーザーを繋げる『オンサイト校正チップ』の開発に着手
- デバイスの小型化・低コスト化・熱物性による依存性の極小化に向け、熱式TOF計測法に着目
- 試作流量計を用いた実験を行い、TOF式の基本的な特性を取得





- 簡易モデルを用いた特性の解析を実施
 - 実験とシミュレーションの整合のために流体・固体連成解析が必要
- 物性による影響の検討:
 - 温度差式と比較し、TOF式では物性の影響を抑えられる見込みを得た